PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-073436

(43)Date of publication of application: 28.03.1991

(51)Int.Cl.

G11B 7/24

(21)Application number: 02-110060

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

27.04.1990

(72)Inventor: ANDO KEIKICHI

TERAO MOTOYASU TAMURA NORIHITO MIYAUCHI YASUSHI **NISHIDA TETSUYA**

OTA NORIO

(30)Priority

Priority number: 01113715

Priority date: 08.05.1989

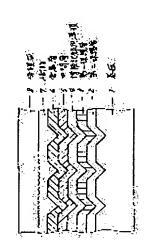
Priority country: JP

(54) MEMBER FOR INFORMATION RECORDING

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the deformation of a substrate by the irradiation heat of a beam for recording by providing 1st and 2nd protective layers essentially consisting of a specific oxide, sulfide or nitride in proximity to a thin film for recording.

CONSTITUTION: The thin film 4 for information recording which is formed on the substrate 1 and generates a change by receiving the irradiation with a beam for recording is provided. The 1st protective layer 3 which consists of at least one material selected from the materials essentially consisting of the oxide, sulfide or selenide having the thermal conductivity ranging ≥ 0.5 W/m.K and ≤ 6W/m.K and exists on the side near the thin film 4 for informa tion recording is provided in proximity to the thin film 4 for information record ing. The 2nd protective layer 2 which consists of at least one material selected from the materials essentially consisting of the oxide, carbide or nitride having the thermal conductivity ranging $\geq 8W/m.K$ and $\leq 50W/m.K$ is



provided. The change in the shape on the substrate surface by a laser beam for recording is prevented in this way and the degradation in the recording sensitivity is prevented.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

① 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-73436

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月28日

G 11 B 7/24

В

8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

9発明の名称 情報記録用部材

②特 願 平2-110060

20出 頭 平2(1990)4月27日

優先権主張 ②平1(1989)5月8日30日本(JP)30特願 平1-113715

のみ 即 安 安 藤 圭 吉 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

一般 明 者 安 藤 圭 吉 東京都国分寺市東恋ヶ窪 1 月 目 280番地 作所中央研究所内

⑩発 明 者 寺 尾 元 康 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑫発 明 者 田 村 礼 仁 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の出 願 人 日立マクセル株式会社 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

⑫代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 梱 香

- 発明の名称 情報記録用部材
- 2. 特許請求の範囲

 - 2. 第一保護層がSiO, SiO, TiO,, ZrO,およびZnS, CdS, In,S,, ZnSe, CdSeおよびIn,Se,より成る

A 群より遊ばれた少なくとも一者に近い組成の材料からなり、第二保護層がA & 、O 、 , T a 、O 、 , Y , O , , S i , N 。 , A & N , S i C , およびA & S i N 。 などのA & 一 S i ー N 系材 料およびA 1 ー S i ー O ー N 系材料より成る B 群より週ばれた少なくとも一者に近い組成の材 料からなることを特徴とする請求項 1 記載の記 録用部材。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はレーザー光などの記録用エネルギービームによって、たとえば映像や音声などのアナログ信号をFM変調したものや、電子計算機のデータや、ファクシミリ信号やディジタルオーディオ信号などのディジタル情報を、リアルタイムで記録することが可能な情報の記録用薄膜に関する。

【従来の技術】

レーザー光によって薄膜に記録を行う記録原理 は種々あるが、膜材料の相転移 (相変化とも呼ばれる)、フォトダークニングなどの原子配列変化 による記録は、膜の形状変化をほとんど伴わないので、2枚のディスクを樹脂により直接貼りあわせた両面ディスクが出来るという長所を持っている。この種の記録に関連する公知例としては、例えば特願昭60-226723号が挙げられる。 【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、記録信号に忠実な再生波形が得られ、上記の記録用ビームのレーザー光が基板の表面の形状の変化により、 放乱されない、また、上記の酸化物、硫化物、炭化物あるいは窒化物を主成分とする薄膜の熱伝導によって記録感度が低下しにくい記録用部材を提供すること

くとも一者との混合材料を、第二保護費として Si,N., AlSi N.あるいはAl,O,に近い 組成の材料を用いる。

第一保護層の酸化物、炭化物、あるいは硫化物 を主成分とする薄膜は、熱伝導率が6Wノm・K (Kは絶対温度)以下の範囲が好ましく、膜厚は 10mm以上1000mm以下の範囲が好ましい。 特に、熱伝導率が2W/m·K以上5W/m·K 以下、膜厚が約50mm以上300mm以下の酸 化物、硫化物あるいは窒化物を主成分とする薄膜 を用いると、上記の記録用ピームの照射によって 生ずる変質あるいは変形を防止する効果が顕著で ある。熱拡散係数はO、46cm²/sec以上 1. 15 c m ^{*} / s e c 以下が好ましい。上記の 第二保護暦の酸化物、炭化物、あるいは窒化物を 主成分とする薄膜は、熱伝導率が8W/m・K以 上60W/m・K以下の範囲が好ましく、膜厚は 10 nm以上1000nm以下の範囲が好ましい。 特に、熱伝導率が10W/m・K以上50W/m・ K以下、膜域が約50nm以上200nm以下の

にある.

【課題を解決するための手段】

上記目的は、基板上に形成された記録用ビーム の風射を受けて変化を生ずる情報記録用薄膜を有 する情報記録用部材において、上記の記録用薄膜 に近接して適当な酸化物、硫化物あるいは窒化物 を主成分とする保護層を多層に設けることにより 達成される。上記の保護層を2別とする場合は、 記録膜に近い側の第一保護暦としてはSiO, SiO₂, TiO₂, ZrO₂, ZnS, CdS, In, S,, Zn Se, Cd Se および In, Sc, より成るA群より選ばれた少なくとも一者に近い 材料を主成分とする薄膜を、記録膜から違い側の 第二保護暦としてはA & , O , , T a , O , , Y , O , , Si, N., AlN, Sic, BLUAlSiN, などのAC-Si-N系材料およびAl-Si -O-N系材料より成るB群より選ばれた少なく とも一者に近い組成の材料を主成分とする薄膜を 用いる。より好ましくは、第一保護層として ZnSまたはZnSとA群の酸化物のうちの少な

酸化物、炭化物、あるいは窒化物を主成分とする 薄膜を用いると、記録感度の低下が少ない。熱拡 散係数は2.3 cm²/sec以上6.9 cm²/ sec以下が好ましい。記録膜の膜厚は20nm 以上250nm以下の範囲が記録感度、S/N比 などの点で好ましく、第一保護圏および第二保護 圏の膜厚と合せて調整することが好ましい。第一 保護圏および第二保護圏の膜厚の和は10nm以 上1000nm以下の範囲が好ましい。この保護 圏の腹厚は、光の干渉効果を利用して大きな再生 借号を得るために、上記記録膜の膜厚と合せて調整することが好ましい。

一般に薄膜に光を照射すると、その反射光は薄膜表面からの反射光と薄膜裏面からの反射光と 可以表面からの反射光と薄膜裏面からの反射光との 重ねあわせになるため干渉をおこす。反射率で信 号を読み取る場合には、上記のそれぞれの膜の 厚を調整して反射率の値が小さい条件を満たすこ とが好ましい。これは、信号読みだし時のコント ラスト比が大きくなり、記録感度も高くなるから である。第一保護層および第二保護層の総和の特

特開平3-73436 (3)

に好ましい膜厚範囲は80 nm以上600 nm以 下の範囲である。記録膜の屈折率と膜厚の積は 100 n m 以上、600 n m 以下、第一保護層お よび第二保護層の屈折率と膜厚の積の総和は 120 n m以上、1500 n m以下の範囲が特に 好ましい。ただし、記録膜については、記録膜の 少なくとも一部分の屈折率と膜厚の積が上記の簡 **開内にあればよい。これらの屈折率と膜厚の積の** 好ましい範囲は、本発明に含まれない低熱伝導率 の酸化物、硫化物あるいはセレン化物を主成分と する保護層あるいは高熱伝導率の酸化物、炭化物 あるいは窓化物を主成分とする保護層を設ける場 合にも有効である。第一保護層および第二保護層 は使用するレーザ光の消疫係数kがO.O3以上 1. 0以下であると、記録感度が高く好ましい。 第一保護層および第二保護層とは反対側(光入射 側の反対側)の保護層(反射層を設ける場合は記 緑膜と反射層との間の層)にも第一保護層および 第二保護層に用いるものに近い組成の物質を使用 でき、また、同じように多層にすることもできる

が、消疫係数は 0 . 1 以下が好ましいので、例えば酸化物の場合、酸素欠陥を少なくする方がよい。上記の光入射側とは反対側の酸化物、硫化物および窒化物を主成分とする海膜に近接してさらに上記の第一保護層および第二保護層に使用可能な材料の層や金属層を設ければさらに強度が増す。本発明の酸化物、硬化物および窒化物を主成分とする神膜は、記錄膜と基板との間に設けてもよいし、記錄膜の基板とは反対の側に設けてもよい。間側に設ければさらに好ましい。基板は光入射側でもその反対側にあっても良い。

記録膜の光入射側と反対側の保護層と、それに 関接する金属層との間に、W, Mo, Crのうち の少なくとも一元素を主成分とする接着性改容層 を設ければさらに好ましい。この層の膜厚は 1 nm以上30 nm以下が好ましい。この層を設けるのは、本発明以外の記録媒体にも有効である。 第一保護層と第二保護層との界面は必ずしも明確である必要はない。組成が連続的に変化していた方が、界面の對離のおそれがない。また、第一

保護層および第二保護層は均一な層でなくてもよく、例えばそれぞれが多層膜で平均の熱伝導率や 届折率、熱拡散係数が上記の範囲内にあるもので あってもよい。

本発明はディスク状記録媒体はかりでなく、テープ状、カード状などの記録媒体にも有効である。 また光磁気記録膜など、他の記録原理による記録 媒体にも有効である。

【実施例】

以下、本免明の一実施例を第1図により説明する。まず、案内簿を有する基板1(ポリカーボネート、直径130mm、厚さ1.2mm)に、本免明の第二保護層としてAg,〇,に近い組成の窒化物よりなる稼膜2(約100mm)を積層し、第一保護層として(ZnS)。。(SiO,)。。に近い組成の稼膜3(約120mm)を積層した後、上記光入射側第二保護層および第一保護層を介して形成した記録用ビームの照射を受けてほとんど変形を伴わないで原子配列変化を生ずるGeーSb-Te系情報記録用稼膜4(厚さ約

30nm) に (ZnS) .n (SiO,) zoに近い 組成よりなる中間限5(厚さ約210nm)を積 層し、さらに金属元素を主成分とする薄膜 6 とし TAI-Mg合金の辞順(約50nm)を積層し た後、紫外線の照射により硬化する樹脂でを塗布 し、真空中(約10 Pa)で紫外線に約2分間露 光し、前記金属元素を主成分とする薄膜6ともう 一枚の同じ韓盗のディスク8を貼りあわせた。次 に、上記の情報記録用薄膜4に基板1側(紙面上 で下方)より記録用レーザピームを照射し、情報 の記録を行った。次に、上記第二保護圏の薄膜2 と基板との界面付近を上記基板1個(紙面上で下 方)より顕微鏡(×400倍)で観察し、上記基 板に変質および変形が生じていないことを確認し た。本実施例の第二保護層のAl,O,の膜厚を変 化させたとき、記録に必要なレーザパワーと 100回記録書き換え後の反射串変化分を補正し た雑音レベルは次のように変化した。

膜厚(nm) 記録レーザパワー 雑音レベル

特開平3-73436(4)

5	1 0 m W	-75dBm
1 0	1 3 m W	- 8 0 d B m
5 0	1 5 m W	- 8 3 d B m
1 0 0	1 6 m W	- 8 5 d B m
200	1 7 m W	- 8 5 d B m
1000	1 9 m W	- 8 5 d B m
1500	2 2 m W	- 8 5 d B m

また、第一保護暦の膜厚は50nm以上 300nm以下のとき、低いレーザパワーで記録 でき、雑音レベルも低い値となった。

上記の金鳳元素を主成分とする薄膜 6 の A g ー M g 合金の一部または全部を A g , C u , A g , A u , S i , N i , M g , C a , T i , V , C r , M n , F e , C o , Z n , Z r , N b , M o , R h , Z r , P d , S n , S b , T e , T a , W , I r , P t , P b , B i および C より成る群より 選ばれた少なくとも一者を主成分とするもので置き換えても同様の特性が得られた。例えば N i - C r 合金を用いると記録感度が向上した。

通りである。

SiO,: 1 W/m·K
ZnS: 2 W/m·K
TiO,: 5 W/m·K
ZrO,: 3 W/m·K
Si,N,: 18 W/m·K
A&,O,: 46 W/m·K
Y,O,: 15 W/m·K
A&N: 30 W/m·K
SiC: 8 W/m·K

例えば、上記の第一保護層を(2n S)。。
(SiO₂)₂。、上記の第二保護層をA 2 SiN₂、または上記の第一保護層をZrO₂、上記の第二保護層をA 2 SiN₂、あるいは、上記の第一保護層をSiO₂、上記の第二保護層をA 2 O₂、もしくは上記の第一保護層をY₂O₃を少量含むZrO₂、上記の第二保護層をA 2 O₂としても同様の結果が得られた。本実施例の第一保護層の

また、上記の金属元素を主成分とする薄膜6が Auを主成分とする辞膜などの接着性の悪い辞膜 である場合、この膜と中間関5との間にMo,W, Cェのうちの一者よりなる接着性改良層を設ける と、書き換え可能回数が大幅に向上した。この膜 厚は1 n m 以上3 0 n m 以下が適当であった。ま た、上記の第一保護間の (ZnS)。 (SiO₂) "。の一部または全部をZnS,CdS,In,S,, ZnSe, CdSe, In, Se,, SiO2, SiO, TiO,およびZrO,より成るA併より 選ばれた少なくとも一者に近い租成のもので置き 換え、上記の第二保護層のAANの一部または全 部をA 4.0, Ta,O, Y,O, Si,N,A 2N, A&SiN, A&, SiN, Alsi, N., Si-Al-O-N, および SiCより成るB群より選ばれた少なくとも一者 に近い組成の材料を主成分とするもので置き換え ても同様の結果が得られるこれらのうちでは A Q . O, およびA Q - S i - N 系材料が特に好ま しい。これらの材料の熱伝導率は例として下記の

酸化物、あるいは硫化物を主成分とする薄膜の熱伝導率は1W/m・K以上6W/m・K以下、上記の第二保護層の酸化物、あるいは窒化物を主成分とする薄膜の熱伝導率は8W/m・K以上60W/m・K以下が好ましく10W/m・K以上50W/m・K以下が特に好ましい。熱伝導率の異なる材質を用いた場合、記録レーザパワーと10¹回オーパーライトした時のノイズ増加は次のように変化した。

第一保護層の豊保事事	記録レーザパワー	消え歿り		
(V/m·K)				
6	1 2 m W	6 d B		
8	1 2 m W	3 d B		
1 0	1 3 m W	0 d B		
3 0	1 4 m W	0 d B		
5 0	1 5 m W	0 d B		
6 0	1 7 m W	0 d B		
7 0	1 9 m W	0 d B		

特開平3-73436(5)

また、記録膜の非品質に近い状態の部分の風折率と膜厚の積が100mm以上、600mm以上、中間層の屈折率と膜厚の積が50mm以上、600mm以上、600mm以下の範囲で再生信号CN比46dB以上が得られた。記録膜の結晶状態の部分の屈折率と膜厚の積が上記の範囲内に有るようにしても登し支えない。中間層を形成しない場合は、記録感度が約50%低下するが、他の特性に大きな変化は無く、使用可能であった。

第2図に示したように、ガラス基板10上に形成した紫外線硬化樹脂層11の表面に案内薄を形成し、その上に第1回のディスクと同様な記録層を順序を逆に(金属元素を主成分とする薄膜6から)構成し、もう一枚のディスクと貼り合せずに使用しても、ほぼ同様な効果が得られた。この場合、薄膜2の上にさらに有機物保護膜を形成するのが好ましい。ただし、これらの場合はレーザ光は基板とは反対の側から入射させた。

第3図に示すように、従来は10°回の情報の 書き換えによって雑音レベル(図中B)が約

。図面の簡単な説明

第1回は案内禅を有する、基板を用いて本発明の記録用部材の一実施例の構成を示す断面図、第2回は案内灘を有する樹脂を設けた基板を用いて本発明の記録用部材の一実施例の構成を示す断面図、第3回は本発明の記録用部材による情報の書換え回数に対する雑音レベルの変化を示す図である。第4回は複数のターゲットを用いて本発明の記録用部材の構成を作製する方法の一実施例を示

【発明の効果】

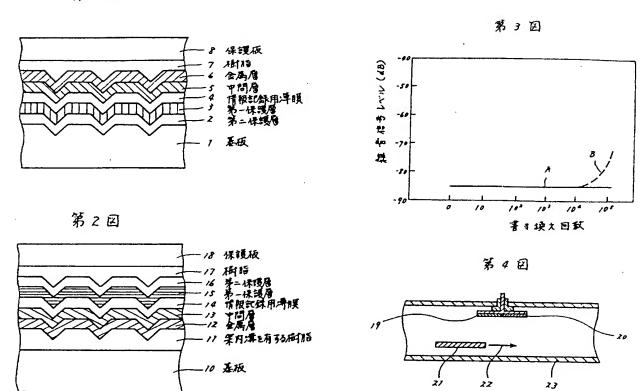
本発明によれば、レーザー光などの記録用ビームを記録用確膜に照射して情報を記録しても、上記記録用ビームの照射によって生ずる熱は、上記第二保護層である熱伝導率の高い酸化物、炭化物、あるいは窒化物を主成分とする薄膜によって拡散

す断面図.

1 … 案内澤を有する基板、 2、 1 6 … 第二保護層、 3、 1 7 … 第一保護層、 4、 1 4 … 情報記録用薄膜、 5、 1 3 … 中間層、 6、 1 2 … 金属元素を主成分とする薄膜、 7、 1 7 … 樹脂、 8、 1 8 … ディスク、 1 1 … 案内溝を有する樹脂、 1 9 … 第一保護層用ターゲット、 2 0 … 第二保護層用ターゲット、 2 1 … 基板・ 2 2 … 基板の移動を示す矢印、 2 3 … スパッタ室、 A … 本発明の雑音レベル、 B … 従来の雑音レベル。

代理人 弁理人 小 川 』





第1頁の続き							
⑫発	明	者	宫	内		靖	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内
仞発	明	者	西	Ħ	哲	也	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内
⑦発	明	者	太	田	憲	雄	大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分 【発行日】平成10年(1998)12月4日

【公開番号】特開平3-73436

【公開日】平成3年(1991)3月28日

【年通号数】公開特許公報3-735

【出願番号】特願平2-110060

【国際特許分類第6版】

G11B 7/24

(FI)

G11B 7/24 B

平成 B 4 11 16

特許庁長官 股

事件の表示

平成 2 年 特 將 順 第 1 1 0 0 6 0 号

特正をする者

李件との関係 特許出順人

名称 (510) 株式会社 日立 股作 所

名称 日立マクセル株式会社

代理人

居 所 〒100 東京都下代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社 FI 立 製 作 所 内 電 路 東 京 3212 - 1111(大代表)

氏名 (6850) 弁理士 小 川 助 9

補正により増加する請求項の数 1

植田の対象

明維苔の「特許請求の魚面」の機。

朝正の内容

別紙の通り。

別紙

特許請求の範囲

- 1 並復上に形成された記録用ビームの原射を受けて変化を生する信者記録用牌 膜を有する記録媒体において、上記情報記録用度数に迅捷して、もしくは上記 の情報記録用環膜に関接して熱伝導率が0.5W/m・K(Kは絶対程度)以上 8W/m・K以下の報題の酸化物、株化物あるいはセレン化物を主成分とする 材料より選ばれた少なくとも一者からなり、上記情報記録用測版に近い側に有 る第、保護周と、熱伝導率か8W/m・K以上60W/m・近以下の限化物、 炭化物あるいは至化物を主成分とする材料より選ばれた少なくとも一者からな る第二は疑問を主成分とする材料より選ばれた少なくとも一者からな る第二は疑問を有することを特徴とする配換用部材。
- 2 _ 第一保風層がSIO、SIO 2、TIO 2、ZrO 2 およびZn S. Cd S. In 2 S 2 Zn S 2。 Cd S e および In 3 S 2 より成る A は L 2 型ばれた 夕なくとも一者 全合之 組成の材料からなり、第二保護層が A 1 y O 3. Ta 2 O 4. Y 2 O 3. Si N 4. A IN. SIC. および A IS 1 型ばれた 少なくとも 一者 全合之 但成の材料からなることを特徴とする 第項 日、記載の記録用部材。
- 3. 基領上に形成された記録用ビームの周射を受けて変化を生する情報配降用機 概を有する記録媒体において、上記情報配停用海線に対して上配配録用ビーム の入材される例と反対の側に設けられた人1, Cu, Ag, Au, Si, Ni, Mg, Cu, Ti, V, Cr, Mn, Po, Co, Zn, Zr, Nb, Mo, Rh, Pd, Sn, Sb, Te, Tu, W, 1r, Pt, Pb, BiおよびC より成る時より遊ばれた少なくとも一者を主成分とする物膜を具備することを 特殊とする影像用部材。

代职人 非基士 小 川 跡 男孫

